

## 次世代 MEMS 製造技術に関するワークショップ(第3回)

### 趣旨説明

ナノテクノロジー・材料・製造分野では、分野加速プロジェクトの一環として「微細成形機能集積化製造プロセスに関する調査研究」を対象とした活動を、集積マイクロシステム研究センターが担当して実施してきております。

この度、活動の一環としてワークショップを開催し、外部有識者からの関連技術の紹介と意見交換の場を設けました。関連する皆さまのご参加を頂ければ幸いです。

担当者：松本壮平、一木正聡、亀井利浩（第3回担当幹事）

日時：2014年3月11日（火）13:20-15:40

場所：産業技術総合研究所 つくば東事業所 NMEMS イノベーション棟（4G棟）  
1F 国際セミナー室

### 詳細：

13:30-15:40 「西陣織：織り方・意匠・長期保存」

講演者：一般財団法人西陣織物館 顧問 藤井 健三 先生

#### 概要

西陣織研究の第一人者である藤井健三先生に、西陣織の伝統的な織り方、意匠、その文化的な背景、西陣織の長期保存技術とその現状について講演して頂きます。

プロフィール：藤井 健三 先生

元京都市繊維技術センター（京都市染織試験場）研究部長  
一般財団法人西陣織物館 顧問

財団法人京都祇園祭山鉦連合会 新調懸装品専門委員

社団法人日本図案家協会 意匠顧問

京都工芸繊維大学美術工芸資料館 染織品調査研究委員

財団法人京染会参与

各自治体祭礼染織品の調査・修理・保存に関する委員

その他、多数の機関で委員等歴任、執筆多数

参加申し込み：なるべく事前にお申し込みください。当日参加も可能です。

所属・お名前・連絡先(メール・電話)を下記にご連絡をお願い致します。

Email: [yasu89-matsufuji@aist.go.jp](mailto:yasu89-matsufuji@aist.go.jp)

問い合わせ先：集積マイクロシステム研究センター ライフインターフェース研究チーム

亀井利浩 Email: [toshi-kamei@aist.go.jp](mailto:toshi-kamei@aist.go.jp)